

## 中微半导体设备（上海）股份有限公司

### 独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见

我们收到中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年 12 月 3 日以现场会议加电话会议的方式召开公司第一届董事会第七次会议的通知，对本次会议拟审议的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》进行了认真的审核。

我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2018 年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同意将该等议案提交公司第一届董事会第七次会议审议。

2019 年 11 月 28 日

（以下无正文）

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》的签署页）

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

Chen, Shimin（陈世敏）

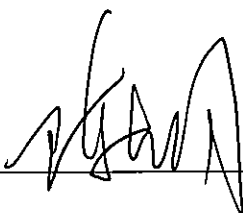
签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈世敏', written over a horizontal line.

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》的签署页）

陈大同

签署：

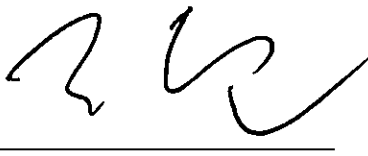
A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈大同', written over a horizontal line.

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》的签署页）

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

张卫

签署：



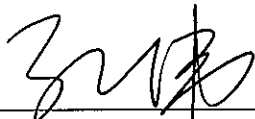
\_\_\_\_\_

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》的签署页）

鉴于此，各董事已于首页所载日期签署本决议。

孔伟

签署：



A handwritten signature in black ink, appearing to read '孔伟', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.